

MP-2 双盘双速金相试样磨抛机



本机为双盘台式机，左盘用于研磨，右盘用于抛光，可以两人同时操作使用。本机具有转动平稳、安全可靠、结构紧凑和噪音低等特点，且带有水冷却装置，可以在研磨时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织适用于对金相试样进行粗磨、精磨、粗抛光至精抛光的制样，是企业、科研单位以及大专院校实验室的理想制样设备。

主要参数：

1. 磨抛盘直径： $\phi 203\text{mm}$
2. 磨抛盘分别为转速： 450 r/min（左）、600 r/min（右）（或根据用户要求定制）
3. 输入电压： 单相 AC220V 50Hz
4. 输入功率： 370W
5. 外形尺寸： 755×780×310mm
6. 净重： 61kg

随机耗材

序号	名称	单位	数量	备注
1	带胶金相砂纸	片	5	240#
2	带胶金相砂纸	片	5	400#
3	带胶金相砂纸	片	5	800#
4	带胶金相砂纸	片	5	1200#
5	带胶真丝丝绒	片	3	
6	金刚石悬浮研磨抛光液	瓶	1	W2.5 500ml